

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ

А.В. Панов

" " 20 Г.

Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год

Отделение лазерных и плазменных технологий (ОЛПТ)

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов

Основная профессиональная образовательная программа: "Композиты и материалы фотоники"

	- Теоретическое обучение
*	- нерабочие праздничные дни
ТК	- текущий контроль
Э	- Экзаменационная сессия
К	- Каникулы

- | | |
|-----------|--|
| У | - Учебная практика (рассредоточенная) |
| П | - Учебная практика (концентрированная) |
| РП | - Производственная практика (рассредоточенная) |
| П | - Производственная практика (концентрированная) |
| Пд | - Производственная практика (преддипломная) |
| Г | - Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена |
| Д | - Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора

М.Г.Ткаченко

Начальник отделения ЛаПлаз

В.А. Степанов

Руководитель образовательной программы